

機器分析センター

利用者講習会

X線光電子分析装置 (XPS)

(島津/KRATOS AXIS-NOVA)

➤日時：平成29年5月24日(水),26日(金),30日(火),
6月2日(金),9日(金)の各10時~16時

※いずれか1日受講。後日、受講日を連絡致します。

➤場所：機器分析センター2階 表面分析室

➤対象：新規利用者(各研究室2名程度)

➤講師：武尾 政俊

(注) 本装置の利用者は学内規則によりX線使用者として登録する必要があります。(申請の際は「ガラスバッチ不要」で申請してください。)

登録申請につきましては、人事課職員共済係へお問い合わせください。申請期限は4月20日(新規登録)です。

受講希望者は必ず下記の要項でe-mailにて申込みのうえ、受講してください。

装置講習会 受講申込要領

①氏名 ②職名 (又は学年) ③所属研究室

④受講希望日 (第二希望まで)

締切：5月15日(月) 12:00

申込・問い合わせ先：機器分析センター事務室

TEL 内線 3391

e-mail (kitcia@kitcia.kyutech.ac.jp)